〈系统与设计〉

微光多谱段成像仪调焦及像移补偿机构设计与性能分析

曹业豪^{1,2}, 贺玉坤^{1,2}, 单博闻^{1,2}, 彭越洋^{1,2}, 辛宏伟¹, 陈长征¹ (1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033; 2. 中国科学院大学 北京 100049)

摘要:根据某型号微光多谱段成像仪的整机结构特性和工作条件,设计了一种调焦及像移补偿一体 化的设备,达到节约空间、保证成像质量以及实现低照度环境下成像的目的。其中调焦功能由丝杠 螺母配合楔形滑块实现,像移补偿功能由音圈电机实现,且配合有动、静态两级锁紧装置,使机构 的可靠性、抗冲击性显著提高。结构外形尺寸为 349 mm×192 mm×174 mm,调焦范围为±2 mm, 像移补偿量为 3 mm,调焦分辨率为 0.05 μm,实测的定位精度为±5.7 μm。扫频振动试验得出其一 阶模态为 225 Hz,与有限元仿真分析结果基本一致,正弦振动试验和随机振动试验结果良好,均在 技术指标要求范围内,说明具有良好的动态刚度,可以有效地避免共振现象的发生。综上所述,该 调焦及像移补偿机构具有体积小,结构强度高的特点,可以很好地满足微光相机的工作条件。 关键词:调焦机构;像移补偿;有限元分析;振动试验;精度分析 中图分类号:TH122; V443+.5 **文献标识码:**A **文章编号**: 1001-8891(2022)08-0837-09

Design and Performance Analysis of Focusing and Image Motion Compensation Mechanism for Low Light Level Multispectral Imager

CAO Yehao^{1,2}, HE Yukun^{1,2}, SHAN Bowen^{1,2}, PENG Yueyang^{1,2}, XIN Hongwei¹, CHEN Changzheng¹
(1. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;
2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: According to the structural characteristics and working conditions of a low light level multispectral imager, an integrated device of focusing and image motion compensation is designed to be smaller, better imaging quality and low illumination imaging. The focusing function is realized by the screw nut and the wedge slider. The realization of the motion compensation function depends on the voice coil motor, and with the dynamic and static two-stage locking device. The reliability and impact resistance of the mechanism are significantly improved. The overall dimension of the structure is 349 mm×192 mm×174 mm, the focusing range is ± 2 mm, the image motion compensation is 3 mm, the focusing resolution is 0.05 µm, and the actual positioning accuracy is ± 5.7 µm. The first order mode is 225 Hz, which is consistent with the result of finite element simulation. The results of the sine vibration test and random vibration test meet the requirements of the technical indicators. It shows that it has good dynamic stiffness and can effectively avoid the resonance phenomenon. The focusing and image motion compensation mechanism has small size and high structural strength, which meet the working conditions of low light level cameras.

Key words: focusing mechanism, image motion compensation, finite element analysis, vibration test, Accuracy analysis

0 引言

微光空间遥感成像仪具有在低照度环境下成像 的能力,在观测城市夜间灯光、检测颗粒物污染、研 究南北极冰川、探测海洋环境等应用领域有着巨大的

收稿日期: 2021-04-21; 修订日期: 2021-06-21.

作者简介: 曹业豪(1998-), 男,浙江省金华人,硕士研究生,主要研究方向为空间光学遥感器结构设计。

通信作者: 陈长征(1976-),男,山东省宁津人,研究员,工学博士,主要研究方向为空间光学遥感器总体设计。E-mail: chencz@ciomp.ac.cn。 基金项目: 国家自然科学基金(11803036)资助项目。 经济价值和科学研究价值^[1]。搭载微光成像载荷的卫 星平台在发射过程中,会经历一系列冲击、振荡等严 苛的动力学环境,使成像仪内的光学系统组件发生 少量的位置变化;光学载荷在轨运行工作的状态下, 会由于温度变化、大气压、卫星姿态等空间环境的 因素,使光学系统的焦平面发生一定的偏移,即为 离焦现象^[2-3],若不采取措施补偿离焦量,则会形成 一个模糊的图像,严重影响成像质量。因此,高精度 的空间相机中都会装有调焦机构来保证感光探测器 与像面的重合。

调焦机构是成像仪的核心组件之一,它使得成像 仪在应对卫星火箭发射过程中的严苛动力学环境时 保证焦平面组件不发生过大的偏离,也能保证成像仪 在轨工作运行时 CMOS 感光探测器与像面重合,对 最终的成像质量有着至关重要的影响。为了确保微光 多谱段成像仪在低照度条件下获得较为清晰的图像, 系统应具备足够的弱信号探测能力,因此需要 CMOS 感光探测器达到一定时长的连续曝光,以实现凝视成 像的效果,这就需要成像仪带有像移补偿功能^[4]。

本文结合微光多谱段成像仪的工作特性,采用了 调整焦平面组件的方式,设计了一种调焦及像移补偿 机构实现两种功能的一体化,在保证定位精度和可靠 性的同时,使机构设计尽可能紧凑,轻量化程度更高, 提高微光成像仪对工作环境的适应能力。

1 调焦机构的指标

1.1 微光多谱段成像仪的光学系统介绍

微光多谱段成像仪的光学系统示意图如图 1 所示,该光学系统为离轴反射式,相比于同轴式光学系统,具有大视场、无遮挡、高分辨率的优势,还能减小空间相机的尺寸,但由于其非轴对称的结构,且对反射镜之间的位置精度要求十分严格,给装调带来较大难度。光线通过主镜、次镜、三镜后,汇聚在 CMOS 感光探测器上成像。当卫星平均轨道高度达到 505 km 时,该光学系统的幅宽可以达到 300 km,分辨率可达 10 m。







Fig.1 Optical system diagram of low light level multispectral imager

1.2 像移补偿量的确定

微光多谱段成像仪要求在城市夜间灯光、极地 月光冰雪探测的条件下成像,为了确保微光多谱段 成像仪在低照度(入瞳处亮度范围覆盖 10⁻¹ W/m²·sr~10⁻⁴ W/m²·sr)的条件下获得较为清晰的 图像,满足一定的信噪比要求,需要微光 CMOS 探 测器进行至少 200 ms 的连续曝光,以实现凝视成像 的效果。而由于卫星搭载了微光和红外两个载荷,无 法进行姿态补偿,因此采取焦平面平移的方式,补偿 卫星飞行时形成的像面移动,保证焦平面与像面位置 的相对一致。

当卫星轨道的平均高度 H 为 505 km,由第一宇 宙速度公式计算得卫星相对地心速度为:

$$V_{\text{sat}} = \sqrt{G \cdot \frac{M_{\text{earth}}}{H + R_{\text{earth}}}} = 7.619 \times 10^3 \,\text{m/s} \tag{1}$$

式中: *V*_{sat} 即为卫星相对于地球的飞行速度; *G* 为万 有引力常数; *M*_{earth} 为地球质量; *R*_{earth} 为地球半径。地面目标移动的速度为:

$$V_{\text{earth}} = \frac{R_{\text{earth}}}{H + R_{\text{earth}}} \cdot V_{\text{sat}} = 7.064 \times 10^3 \,\text{m/s}$$
(2)

式中: *V*_{earth} 即为地面目标相对于卫星的移动速度。 CMOS 成像行频 *H*_p计算公式为:

$$H_{\rm p} = \frac{\left[2 \cdot \tan(\theta'/2) \cdot H - V_{\rm earth}\right] \cdot f}{H \cdot a} \tag{3}$$

式中: θ'为后摆角速率; a 为 CMOS 探测器像元尺 寸, 值为 11 µm; f 为相机焦距, 值为 555.5 mm。微 光多谱段成像仪在前向移动并成像过程中,姿态角速 率保持为 0, 所以姿态角在理想情况下保持为恒定值, 因而θ'也为 0, 行频随时间的变化相对很小。计算后 得行频为 0.7 kHz。 CMOS 探测器的行周期 *τ*为行频 *H*_p的倒数,即为 1.415 ms。根据要求,探测器需要进行至少 200 ms 的 连续曝光,因此,像移补偿量的最少为:

$$\eta = a \cdot \frac{200}{\tau} = 1.554 \,\mathrm{mm} \tag{4}$$

为了留出有一定的裕度,最终设定的像移补偿量为3mm。

1.3 调焦机构的综合指标确定

光学成像系统都具有一定的允许离焦量,如果焦 平面的偏移量在这个范围内则成像质量不会下降,其 最大允许的离焦量即为光学系统的半倍焦深:

$$\delta = \pm 2\lambda F^2 \tag{5}$$

式中: *δ*为半倍焦深; *λ*为成像仪的中心工作波长; *F* 为光学系统的 F 数,即相对孔径的倒数; 经过计算后

得出δ为±45 μm,根据以往工程经验,调焦机构的 精度应小于四分之一个半倍焦深,即为±11.25 μm, 考虑到微光多谱段成像工作的复杂环境,最终将定 位精度指标设置为±10 μm 以内,调焦分辨率设置 为 2 μm 以内。通过对离焦因素的分析,最大离焦量 约为±1 mm,考虑到需留有一定的安全裕度,将最 大调焦量设定为±2 mm。根据卫星总体提供的外界 扰动频率,调焦及像移补偿机构的一阶自然频率应大 于 100 Hz。

2 调焦及像移补偿机构设计

调焦及像移补偿机构如图 2 所示,其外形尺寸 为 349 mm×192 mm×174 mm,总质量为 9.8 kg(不 包括两侧的动态锁紧机构)。



图 2 调焦及像移补偿机构

Fig.2 Focusing and image motion compensation mechanism

2.1 传动原理的设计

调焦的传动方式按照结构分类,十分多样化,常用的有螺旋机构和凸轮机构^[5-6]。螺旋丝杠机构结构 简单,占用空间小,加工难度低,传动链短,但抗冲 击能力差。凸轮机构通常配合齿轮传件使用,如蜗轮 蜗杆机构,能起到稳定的减速作用,易于防冷焊处理, 但是难于加工,组件之间为点、线接触,易磨损。

在调试闭环控制曲线的过程中,螺旋丝杠的旋转 角度和焦平面组件的理论位移关系是线性的,而凸轮 机构则是非线性的,容易造成焦平面组件的定位误 差。综合分析了微光多谱段成像仪的工作环境和整机 结构,最终选择了丝杠螺母运动副配合楔形滑块导轨 的传动方式。

丝杠螺母的自锁性^[7],主要取决于机构的导程角 和当量摩擦角,若导程角小于当量摩擦角,则具有自 锁性,导程角和当量摩擦角的计算公式为:

$$\gamma = \arctan \frac{s}{\pi d_2}$$
 (6)

$$\varphi = \arctan \frac{\mu}{\cos(\alpha/2)} \tag{7}$$

式中: γ 为导程角; φ 为当量摩擦角;s为丝杠螺母的 导程; d_2 为丝杠的中径; μ 为丝杠螺母的摩擦系数; α 为螺纹的牙型角。该丝杠螺母设计成导程为2mm, 丝杠中径为15mm的梯形螺纹,牙型角 α 为30°,根 据使用材料的特性,丝杠螺母的摩擦系数为0.09,将 数值带入公式得导程角 γ =2.43°,当量摩擦角 φ = 5.32°, $\gamma < \varphi$,说明丝杠螺母的自锁性良好。

像移补偿功能采用音圈电机作为驱动元件,相比 于压电陶瓷电机,音圈电机具有体积小、行程长等优势,其位移分辨率理论上取决于测量机构的精度。压 电陶瓷的缺点在于其行程较短,一般只有几微米,通 常采用叠加压电陶瓷片的形式提高行程。如果该像移 补偿结构采取压电陶瓷电机的方案则需要设置位移 放大机构,这样就会提高结构的复杂程度,不利于轻

第44卷 第8期	红外技术	Vol.44	No.8
2022年8月	Infrared Technology	Aug.	2022

量化设计。因此采用三台音圈电机并排排布的方式带 动焦平面组件直线运动,实现像移补偿功能。

调焦及像移补偿机构的原理如图 3 所示。该结构的调焦部分由步进电机、丝杠螺母运动副、光电编码器、楔形滑块导轨以及焦平面组件构成,像移补偿部分由音圈电机、直线位移传感器以及直线导轨组成,两者的运动相互独立,互不干扰。



图 3 调焦及像移补偿机构传动原理

Fig.3 Driving principle diagram of focusing and image motion compensation mechanism

2.2 动态锁紧机构

为了弥补丝杠螺母的抗冲击能力的不足,提高机构的可靠性,设计了一种动态锁紧机构,其原理如图4所示,可以将其功能理解为一种拔销器。解锁机构将形状记忆合金(shape memory alloys, SMA)作为驱动元件,加工成椭圆环状,将其一端固定在锁紧机构的支撑件上,另一端固定在一个锥销上,锥销的另一端插入焦平面组件的支撑架中,此时焦平面组件的位置被固定,这种状态一直持续到微光多谱段成像仪在轨运行工作前。当卫星完成发射阶段进入空间轨道后,启动加热程序,在记忆合金环两侧分别设置一组加热片,加热片通电后会给记忆合金环加热,触发其形状记忆效应将销拔出,焦平面组件便可以正常移动。





Fig.4 Schematic diagram of dynamic locking mechanism

2.3 静态锁紧机构

微光多谱段成像仪的像移补偿功能主要是用在 微光条件下,实现凝视成像的效果,当像移补偿不启 840 动的时候,需要保证焦平面组件在该方向上的稳定,因此在音圈电机的运动方向设置一个静态锁紧机构, 起到自锁的功能,其结构示意图如图5所示。



图 5 静态锁紧机构示意图

Fig. 5 Schematic diagram of static locking mechanism

音圈电机不工作的时候,静态锁紧装置如左边的 状态,由两个滚珠在弹簧的作用下卡住固定杆,防止 焦平面组件的移动,当启动像移补偿功能,音圈电机 驱动焦平面组件克服滚珠和推杆之间的摩擦力,移动 到右图所示的位置,再开始进行像移补偿运动。

3 调焦功能的理论精度

定位精度是衡量精密仪器质量的核心重要指标 之一,误差分析可以从理论上预测调焦机构的精度是 否符合微光多谱段成像仪的成像质量要求和各项技 术指标,是设计调焦机构中必不可少的步骤。

3.1 调焦功能的分辨率

调焦机构的分辨率ξ,即为步进电机每转动一个 步进角焦平面组件所移动的距离,也是调焦的最小单 位,其计算公式为:

$$\xi = \frac{\varepsilon \cdot s \cdot \tan \theta^{\circ}}{360^{\circ} \cdot i} = 0.05 \,\mu \text{m} \tag{8}$$

式中: *ɛ*为步进电机的步进角,其值为 1.8°; *s* 为丝杠 螺母的导程; *i* 为电机减速装置的减速比,其值为 50; *θ*为楔形滑块导轨的斜角,其值为 15°。

3.2 调焦机构的定位误差

丝杠螺母的梯形螺纹啮合处存在缝隙,其齿形之间也存在着一定的加工精度误差、丝杠中心距的窜动误差。当电机转动一段距离后,开始反向转动的时候,上述因素使螺母不能随之立刻反向运动,这种空回现象会导致定位精度的降低。丝杠在安装过程中也会存在实际位置与理论位置发生偏移的状况。因此引入由丝杠螺母造成的焦平面组件定位误差σ₁=4μm。

考虑到装调时的环境和人为因素,可能会对导轨、丝杠螺母的安装造成一定的偏差,引入由装调造成的定位误差*σ*₂=3μm。

通过查阅产品手册可知,步进电机的误差最大约 为步进角的 3%,即 0.054°,通过减速器折合到焦平 面组件的直线运动上后数值很小,对精度基本没有影 响。所选用的 14 位光电编码器的静态误差最大为 0.1°,由此造成的焦平面位置误差为:

$$\sigma_3 = \frac{0.1^\circ \times s \times \tan \theta}{360^\circ} = 0.15 \,\mu\text{m} \tag{9}$$

编写闭环控制程序时,为了防止由于惯性等因素, 使焦平面反复运动,会设定一个控制阈值,若编码器 码值在这个范围内,则视为焦平面组件到达了正确位 置,因此引入控制误差 σ₄=0.98 μm。

调焦功能的综合定位误差为:

$$\sigma = \pm \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + \sigma_4^2} = \pm 5.1 \mu m$$
(10)

4 有限元分析

为了研究调焦机构的动力学特性,利用 Hypermesh 软件对调焦及像移补偿机构进行有限元 模型的建立,其中,动态锁紧机构插入焦平面组件中



的锥销采用梁单元模拟其锁紧效果;由于编码器,步 进电机,解锁机构并不是动力学仿真中研究的重点, 因此用质量点代替;CMOS 探测器组件数量多,体积 小,分布复杂,除了焦平面组件的支撑框架外,其余 也都采用质量点代替,与相应的支撑结构件之间使用 MPC (multi-pointconstraints)连接。最终建立的有限 元模型如图 6 所示,该模型共包含 2036149 个 3D 单 元,512934 个节点。

模态仿真分析^[9]是一种用于确定结构的固有频 率和振型的方法,在设计需要承受动态载荷的结构时, 其固有频率和振型是需要考虑的重要因素。结构件的 模态越高,说明其抗振能力越强,动态刚度越高。调 焦及像移补偿机构的前四阶模态分析结果如表 1 所 示,相应的振型云图如图 7 所示。

表 1 调焦机构的前四阶模态



Order	Frequency/Hz	Mode of vibration
1	238.5	Vibration in <i>Y</i> direction
2	246.6	Vibration in X direction
3	266.9	vibration in Z direction
4	368.2	Rotation with X axis



图 6 调焦及像移补偿机构有限元模型

Fig.6 Finite element model of focusing and image motion compensation mechanism









(d) Fourth-order mode

图 7 模态分析的振型图

Fig.7 Displacement diagram of modal analysis

从结果中可以看出,调焦及像移补偿机构的一阶 基频显著高于要求的 100 Hz,具有良好的抗振能力 和动态刚度。根据一阶模态的振型图可以看出,晃动 最强烈的部分为焦平面组件的前端,因此在接下来的 振动试验中应该重点关注该位置。

5 定位精度检测

采用闭环控制的方式对调焦功能的定位精度进行检测^[10]。本次试验中,使用下位机控制焦平面组件的运动,利用数显千分尺记录 36 个测量点的焦平面实际位置,并整理出每个目标点与上一个目标点位置的差值,对位移变化情况进行统计,处理数据后的位移变化量的残差如图 8 所示。





Fig. 8 Residual of displacement variation of closed loop control

位移变化量的标准差为:

842

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} V_i^2} \approx 1.9 \,\mu \text{m}$$
(11)

式中: *V_i*为开环控制位移变化量的残差,根据格拉布斯判别式^[11]:

$$\frac{|V_i|}{\sigma} \ge g_0(n, \alpha) \tag{12}$$

式中: n 为样本数量,为 35;显著度 α 取值为 0.05; 查表得临界值 $g_0(n,\alpha)$ 为 2.81,判别后知测量数据中 没有粗大误差的存在。根据"3 σ "原则,则调焦功能 的闭环定位精度为:

$$\Delta = \pm 3\sigma = \pm 5.7 \,\mu \text{m} \tag{13}$$

该测试结果满足了±10μm的技术指标,与理论 的定位误差较为接近。

6 振动试验

为了检验调焦及像移补偿机构抵御卫星发射时 产生的冲击、振荡的能力,了解其动力学特性^[12],需 要对其进行动力学振动试验(动态锁紧机构用质量块 代替)。

6.1 扫频振动试验

扫频振动试验的目的是检测机构在正弦激励载 荷的作用下,关键点位置的加速度响应值,来确定机 构的自然频率。对机构的 XYZ 三个方向进行 0.5g 的 扫频振动试验,加速度频率响应曲线如图 9 所示,3 个方向的模态分别为 240 Hz、225 Hz、243 Hz,对比 第 4 章中的有限元模态仿真结果,根据相应的振型, 扫频振动试验结果与仿真结果分别相差了 5.8%, 2.5%,9.5%,误差在可接受范围内,上述结果均显著 高于卫星总体要求的 100 Hz,说明调焦及像移补偿 机构可以很好地避免与微光多谱段成像仪发生共振。

6.2 正弦振动试验

正弦振动试验与扫频振动试验原理相同,区别在 于正弦振动试验的频域范围小、振幅高,主要针对低 频段。其中响应最大的是 Z 方向上,100 Hz 处,焦平 面组件的支撑结构上的测量点,此时的激励振幅为 3.9g,响应振幅为 4.25g,放大倍率为 1.09 倍,如图 10 所示。



(a) X方向扫频振动试验加速度响应曲线



(b) Y方向扫频振动试验加速度响应曲线



(c) Z 方向扫频振动试验加速度响应曲线
 (c) Acceleration response curves of swept frequency vibration test in Z direction
 图 9 扫频振动试验加速度响应曲线

Fig.9 Acceleration response curves of swept frequency vibration test

6.3 随机振动试验

随机振动试验是用来检测结构件是否会发生变 形、损坏的常用方法之一,输入的激励载荷一般为功 率谱密度(power spectral density)的形式,计算的结 果为功率谱密度与频率的曲线,曲线下的面积即加速 度总均方根(grms),通过对比输入和输出的加速度 总均方根值得到放大倍率,以此来衡量结构的抗振性能。本次试验的频域为20~2000Hz,加速度 RMS为6.52g,其中放大倍率最大处发生在 Y 方向上,响应的加速度 RMS为22.11g,放大倍率为3.39倍,试验曲线如图11所示。符合卫星总体提出的小于5倍技术指标,证明机构的抗振能力良好。





6.4 试验后的锁紧能力检测

在每一个方向的振动试验前后,对调焦机构的编 码器码值进行记录和对比,来验证其锁紧效果,记录 结果如表 2 所示。可以看出试验前后码值变化量很 小,最大变化量折合成约等于 6',同时考虑到光电编 码器的静态误差因素,可能会存在一定量码值的偏移, 因此可以认为焦平面组件未发生位移,调焦机构的锁 紧效果良好。

表 2 振动试验前后码值对比

Table 2 Comparison of code value before and after vibration

Direction	Code value before vibration	Code value after vibration	Difference
Х	69905	69911	6
Y	69911	69903	-8
Ζ	69903	69913	10

7 总结

本文针对微光多谱段成像仪的整机结构特性和 工作条件,设计了一种调焦及像移补偿一体化的设备, 该设备的最大优势在于,将两种功能结合在一起,在 保证达到所需技术指标的前提下,使整体所需要的空 间最小化,结构最简单化,且配合有动、静态两级锁 紧装置,使机构的可靠性、抗冲击性显著提高。结构 外形尺寸为 349 mm×192 mm×174 mm, 总质量为 9.8 kg(不包括两侧的动态锁紧机构)。其最大像移 补偿量为3mm,最大调焦量为±2mm,调焦分辨率 为 0.05 µm, 实测的定位精度为±5.7 µm。通过扫频 振动试验得出其一阶模态为 225 Hz, 与有限元仿真 分析结果基本一致,显著高于设计指标的100Hz。正 弦振动试验中曲线跟随状况良好,最大放大为 1.09 倍,随机振动试验的加速度RMS最大放大为3.39倍, 均在技术指标的要求范围内,表明该机构可以适应卫 星发射过程中的严苛动力学环境,可以有效地避免机 构因发生共振而受到破坏。振动试验前后对编码器码 值的对比,说明了调焦机构具备了良好的自锁能力。

Freq

ncy (Hz)

综上所述,该调焦机构可以很好地满足微光多谱段成 像仪的工作需求。

参考文献:

[1] 张元涛. 空间高灵敏度大动态范围微光成像技术研究[D]. 上海: 中国科学院大学(中国科学院上海技术物理研究所), 2018.

ZHANG Yuantao. Research on Low-light Level Imaging Technology with High Sensitivity and Large Dynamic Range[D]. Shanghai: University of Chinese Academy of Sciences (Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences), 2018.

- [2] Hong Dae Gi, Hwang Jai Hyuk. Fabrication and performance test of small satellite camera with focus mechanism[J]. *Journal of Aerospace System Engineering*, 2019, **13**(4): 26-36.
- [3] 杨永斌. 空间光学相机调焦技术研究[J]. 航天器工程, 2011, 20(2): 20-24.

YANG Yongbin. Study on focusing technology of space optical camera[J]. *Spacecraft Engineering*, 2011, **20**(2): 20-24.

- [4] 李永昌,金龙旭,李国宁,等. 宽视场遥感相机像移速度模型及补偿策略[J]. 武汉大学学报:信息科学版,2018,43(8):1278-1286.
 LI Yongchang, JIN Longxu, LI Guoning, et al. Image shift velocity model and compensation strategy of wide-field remote sensing camera[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2018, 43(8): 1278-1286.
- [5] 姜紫庆, 贾建军. 空间相机透镜调焦机构的设计与测试[J]. 光学精 密工程, 2018, 26(12): 2956-2962.

JIANG Ziqing, JIA Jianjun. Design and test of lens focusing mechanism for space camera [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2018, **26**(12): 2956-2962.

[6] 柴方茂, 樊延超, 辛宏伟, 等. 焦面二维精密调整机构研究[J]. 光电 工程, 2014, 41(1): 6-11. CHAI Fangmao, FAN Yanchao, XIN Hongwei, et al. Research on twodimensional precision adjustment mechanism of focal plane[J]. *Optoelectronic Engineering*, 2014, **41**(1): 6-11.

[7] 唐金松. 简明机械设计手册: 3 版[M]. 上海: 上海科学技术出版社,2009.

TANG Jinsong. *Concise Mechanical Design Manual*: 3rd Edition[M]. Shanghai: Shanghai Scientific and Technical Publishers, 2009.

- [8] 张洪伟, 徐钰蕾, 李全超, 等. 轻型双波段航空相机调焦机构的设计
 [J]. 激光与光电子学进展, 2016, 53(8): 252-258.
 ZHANG Hongwei, XU Yulei, LI Quanchao, et al. Design of focusing mechanism for lightweight dual-band aerial camera[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2016, 53(8): 252-258.
- [9] 辛宏伟.小型轻质长条反射镜挠性支撑方案研究[J].光机电信息, 2010, 27(7): 51-55.

XIN Hongwei. Study on flexible support scheme of small lightweight strip mirror [J]. *Opto-mechatronics Information*, 2010, **27**(7): 51-55.

- [10] 许志涛, 刘金国, 龙科慧, 等. 高分辨率空间相机调焦机构精度分析[J]. 光学学报, 2013(7): 284-289.
 XU Zhitao, LIU Jinguo, LONG Kehui, et al. Precision analysis of focusing mechanism of high resolution space camera[J]. Acta Optica Sinica, 2013(7): 284-289.
- [11] 刘建,刘文金.应用格罗布斯准则判定测量结果中的粗大误差[J].木工机床,2006(2): 26-27.

LIU Jian, LIU Wenjin. Application of grobs criterion to determine the gross error in measurement results[J]. *Woodworking Machine Tool*, 2006(2): 26-27.

[12] 袁健, 沙巍, 陈长征, 等. 空间相机桁架式支撑结构的集成优化设计[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3661-3666.
YUAN Jian, SHA Wei, CHEN Changzheng, et al. Integrated optimization design of truss support structure for space camera[J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, 44(12): 3661-3666.